

用于紫外光传感器的透明纳米TiO₂薄膜的制备

付姚(1);曹望和(1)

(1)大连海事大学光电子技术研究所,大连 116026,中国

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献\(0\)](#)[相关文章\(2\)](#)[点击分布统计](#)[下载分布统计](#)

版权所有 © 《中国科学》杂志社

地址:北京市东黄城根北街16号,《科学通报》编辑部,100717

电话:010-64036120 E-mail:csb@scichina.org

网络系统维护电话:010-64034113 E-mail:sys@scichina.org